

<i>Хрипунов Г. С., Пирогов А. В., Ковтун Н. А., Хрипунова А. Л., Кудий Д. А. Пленочные солнечные элементы ITO/SnO₂/CdS/CdTe/Cu/Au.....</i>	<i>466</i>
<i>Дінжос Р. В., Лисенков Е. А., Фіалко Н. М., Кленко В. В. Вплив методу введення наповнювача на теплофізичні властивості систем на основі термопластичних полімерів та вуглецевих нанотрубок.....</i>	<i>476</i>
<i>Дяденчук А. Ф., Кидалов В. В. Получение периодических слоев GaAs методом электрохимического травления.....</i>	<i>484</i>
<i>Клочко Н. П., Момотенко А. В., Любов В. Н., Волкова Н. Д., Копач В. Р., Хрипунов Г. С., Кириченко М. В., Зайцев Р. В. Кестеритные слои, полученные сульфуризацией электроосажденных металлических прекурсоров.....</i>	<i>487</i>
<i>Зайцева Л. В., Хрипунов Г. С., Зайцев Р. В., Хрипунова А. Л. Плівкові гнучкі ємнісні перетворювачі на основі структури ITO/поліімід/Al₂O₃.....</i>	<i>505</i>
<i>Гулямов Г., Дадамирзаев М. Г. Зависимости изменения концентрации избыточных электронов (Δn) от переменной деформации (ε) в полупроводниках.....</i>	<i>510</i>
<i>Сичікова Я. О. Технологічні засади формування поруватого простору на поверхні фосфіду індію.....</i>	<i>515</i>
<i>Фреїк Д. М., Биліна І. С., Межиловська Л. Й., Уманців Р. В., Михайлюк В. В. Механізми формування, структура та термоелектричні властивості парофазних конденсатів PbTe:Bi/ситал.....</i>	<i>522</i>
<i>Гасюк І. М., Бойчук А. М., Бойчук Т. Я., Яремій І. П., Кайкан Л. С., Угорчук В. В. Вплив умов синтезу на структуру Fe-заміщеної літій-марганцевої шпінелі.....</i>	<i>535</i>
<i>Кондрахова Д. М., Макуха З. М., Ткач О. П., Проценко І. Ю., Кузовлев О. В. Магнітооптичні властивості гранульованих плівкових систем на основі Co та Cu, Ag і Au.....</i>	<i>542</i>
<i>Маликов Л. В. Структура и свойства плазменно-детонационного покрытия Al-Ni.....</i>	<i>550</i>
<i>Турбин П. В. Распределение элементов по глубине многокомпонентных покрытий на основе системы (Ti-Al-Zr-Nb-Y)N.....</i>	<i>556</i>
<i>Правила оформлення статей.....</i>	<i>564</i>
<i>Правила оформления статей.....</i>	<i>565</i>
<i>Information for authors.....</i>	<i>566</i>